

工学部情報画像工学科 A コース 2004 年度〔前期〕時間割

曜	1 限 (08:50-10:20)	2 限 (10:30-12:00)	3 限 (12:50-14:20)	4 限 (14:30-16:00)	5 限 (16:10-17:40)	6 限 (17:50-19:20)	7 限 (19:30-21:00)
月	1 物理学演習 B 力学演習-〔須鎗弘 / 塩川安 総 D31〕 3 画像物理化学〔大川 工 9-206 精画57〕	1 英語 I R 図〔(青木) 総 F31 / (船戸) 総 F11〕 1 英語 I W 図〔(田上) 総 F12〕 3 4 計算機ハードウェア〔長谷川 工 9-107 精画24〕 3 画像電子工学〔長谷川 工 9-107 精画37〕	1 ドイツ語 1 + 2 図〔(田中健 総 D11) / 1 フランス語 1〔高橋 総 F21〕 1 フランス語 1 + 2 図〔(サンベ) 他 総 F51〕 1 中国語 1〔(天野) 他 総 H51 / (凌) 他 総 H42〕 1 中国語 1 + 2 図〔(韓) 他 総 F42〕 2 物理学演習 C II 電磁気学演習 2 限〔長谷川 総 D22 / 岩崎 総 D23〕 3 情報理論〔須鎗弘 工 15-110 精画22〕	2 物理学 C II 電磁気学入門 2 〔(中村) 総 D31 / 久世 総 D32〕 3 分子素子基礎論〔高原 工 9-106 精画62〕 4 光機能材料〔高原 工 9-106 精画63〕 4 応用光化学〔高原 工 9-106 精画64〕	1 情報画像工学セミナー〔北村孝 各研究室 精画4〕 4 画像電子機器工学〔(小町祐) 工 9-206 精画52〕 4 印刷材料学〔(江前敏) 工 9-106 精画71〕		
火	1 基礎化学 A〔小林 総 D22 / (松田) 他 総 D23〕 3 結像光学基礎〔本田捷 工 9-107 精画41〕	1 情報処理〔西田昌 総 A4F 情報演習 / 森康久 総 A3F 情報演習〕 3 パターン認識〔大沼 工 2-102 精画25〕	1 物理学基礎実験 I 図〔吉田 総 E 物理学実験 / 松田哲 総 E 物理学実験〕 1 化学基礎実験 図〔大川 総 E 化学実験 / 大川 総 E 化学実験〕 2 複素解析〔腰越秀 総 G10〕 3 情報工学実験 2 図〔伊藤 工 情画 実験 精画26〕 3 画像システム工学実験 II 図〔伊藤 工 情画 実験 精画46〕 3 画像材料工学実験 II 図〔伊藤 工 9-207(H17 から使用不可), 工 情画 実験 精画67〕	1 物理学基礎実験 I 図〔吉田 総 E 物理学実験 / 松田哲 総 E 物理学実験〕 1 化学基礎実験 図〔大川 総 E 化学実験 / 大川 総 E 化学実験〕 2 複素解析〔腰越秀 総 G10〕 3 情報工学実験 2 図〔伊藤 工 情画 実験 精画26〕 3 画像システム工学実験 II 図〔伊藤 工 情画 実験 精画46〕 3 画像材料工学実験 II 図〔伊藤 工 9-207(H17 から使用不可), 工 情画 実験 精画67〕	1 物理学基礎実験 I 図〔吉田 総 E 物理学実験 / 松田哲 総 E 物理学実験〕 1 化学基礎実験 図〔大川 総 E 化学実験 / 大川 総 E 化学実験〕 2 造形演習〔瀧 徹 創造工学センター〕 3 情報工学実験 2 図〔伊藤 工 情画 実験 精画26〕 3 画像システム工学実験 II 図〔伊藤 工 情画 実験 精画46〕 3 画像材料工学実験 II 図〔伊藤 工 9-207(H17 から使用不可), 工 情画 実験 精画67〕		
水	1 ドイツ語 1 + 2 図〔(田中健 総 F22) / 1 フランス語 1 + 2 図〔(サンベ) 他 総 F51〕 1 中国語 1 + 2 図〔(韓) 他 総 F41〕 3 電子イメージング工学〔星野勝 工 9-106 精画59〕 4 界面電子プロセス〔星野勝 工 9-106 精画60〕	1 環境と地球 1〔山崎 総 A51〕 1 環境と地球 2〔伊藤慎 総 G20〕 1 環境と地球 3〔古谷 総 F10〕 1 環境と地球 4〔三澤正 総 B〕 3 画像システム工学演習 I〔堀内 工 15-110 精画43〕 3 画像材料工学演習 I〔堀内 工 15-110 精画64〕	1 線形代数学 B 1 〔(八幡) 総 D42 / (小林) 総 D52〕 2 微分方程式〔石村 総 D21〕 3 知識工学〔市川 工 2-102 精画17〕 4 色彩工学〔(大田登) 工 9-106 精画50〕	3 視覚工学概論 I〔塩入 工 15-110 精画39〕	2 微分方程式〔(北原清) 工 5-204〕 3 デジタル画像設計論〔小寺宏 工 9-206 精画42〕		
木	3 写真システム基礎論〔小林 工 9-106 精画36〕	2 プログラムの設計と実現 I〔(今泉貴) 工 17-213 精画9〕 3 固体物性論〔日野照 工 9-107 精画41〕 4 心理物理学〔(坂田勝) 工 9-206 精画31〕	1 微積分学演習 B 1 限〔渚 総 D32 / 吉田英 総 D22〕 1 線形代数学演習 B 1 限〔関屋大 総 C12 / 久我 総 C11〕 2 情報数学 1 限〔岸本 工 19-115 精画7〕 3 情報工学実験 2 図〔伊藤 工 情画 実験 精画26〕 3 画像システム工学実験 II 図〔伊藤 工 情画 実験 精画47〕 3 画像材料工学実験 II 図〔伊藤 工 情画 実験 精画68〕	1 法と経済 1〔金子文 総 G10〕 1 法と経済 2〔荻山 総 C12〕 1 法と経済 A〔水島治 総 C11〕 1 法と経済 B〔半田吉 総 B〕 2 情報数学 1 限〔工 19-115〕 3 情報工学実験 2 図〔伊藤 工 情画 実験 精画26〕 3 画像システム工学実験 II 図〔伊藤 工 情画 実験 精画47〕 3 画像材料工学実験 II 図〔伊藤 工 情画 実験 精画68〕	2 プログラムの設計と実現 I〔(今泉貴) 工 17-213 精画10〕 3 情報工学実験 2 図〔伊藤 工 情画 実験 精画26〕 3 画像システム工学実験 II 図〔伊藤 工 情画 実験 精画47〕 3 画像材料工学実験 II 図〔伊藤 工 情画 実験 精画68〕		
金	1 物理学 B 力学入門〔(安田) 総 D42 / (渡辺尚) 総 F20〕 3 計算図学〔大沼 工 2-201 精画79〕	2 プログラムの設計と実現 II〔難波一他 工 1-501 演 (1) 精画11〕 3 オペレーティング・システム〔北神 工 2-202 精画21〕 4 リモートセンシング工学〔竹内 工 9-106 精画52〕	1 微積分学 B 1 〔(宮崎) 総 D32 / (浅田) 総 D22〕 2 プログラムの設計と実現 II〔難波一他 工 1-501 演 (1) 精画11〕 3 情報基礎英語〔(樫山雄) 工 2-102〕 精画75 4 銀塩感光材料〔(占部茂) 工 9-207(H17 から使用不可) 精画70〕	1 英語 I R 図〔(青木) 総 H11 / (船戸) 総 F22〕 1 英語 I W 図〔(田上) 総 F12〕 2 画像作り実習 図〔(久下 工 情画 実験) 精画8〕 3 基礎光化学〔森田浩 工 9-206 精画55〕 4 工業システム概論〔(田原紘) 工 2-101 精画74〕	2 プログラムの設計と実現 II〔難波一他 工 1-501 演 (1) 精画12〕 2 画像作り実習 図〔(久下 工 情画 実験) 精画8〕 3 オートマトン理論〔堀内 工 2-102〕 精画20 4 広報媒体論〔(杉山静) 工 2-202 精画71〕		
土							
集中	3 画像制作実習 図〔(三橋純) 工 17-213 精画80 / 3 画像制作実習 図〔(三橋純) 工 17-213 精画80 / 3 画像制作実習 図〔(三橋純) 工 17-213 精画80 / 4 情報画像技術史〔(桑山哲) 工 9-206 精画23 / 4 ソフトウェア設計論〔(古宮誠) 工 2-202 精画32 / 4 卒業研究 (情報画像情報 98T/情報工学科)〔情教官 各研究室 精画81 / 4 卒業研究〔谷萩隆他 各研究室 精画81 / 4 画像システム設計論〔(湯山一) 工 17-213 精画53〕						

授業科目名の前の 1 ~ 4 は工学部の開講科目であることを、1 ~ 4 は普遍教育科目等であることを、や 中の数字は対象年次を表している。普遍教育の科目については普遍教育発行の資料・サーバを参照のこと。末尾の精画17等は対応するページを表している。授業名の後に図が付いている授業はペア科目で隣のコマの同名の授業と連続して行ったり、普遍教育の語学科目では別の曜日に開講されている同名の授業とペアで行われる。限が付いている授業は隔週で行われる授業で、同一コマにある限と限の授業は同時に履修することができる。教員名は漢字 3 文字までの省略形で示している。省略していない氏名はシラバスの対応ページを参照のこと。() 内の氏名は非常勤であることを示している。普遍教育科目のクラス分けの授業の教員・講義室の部分は「/」で区切って示している。

工学部情報画像工学科 A コース 2004 年度〔後期〕時間割

曜	1 限 (08:50-10:20)	2 限 (10:30-12:00)	3 限 (12:50-14:20)	4 限 (14:30-16:00)	5 限 (16:10-17:40)	6 限 (17:50-19:20)	7 限 (19:30-21:00)
月	1 物理学演習 C I 電磁気学演習 1 Ⅱ〔北村孝 総 D41 / 小堀 総 D31〕 3 多変量解析〔羽石 工 9-107 精画 27〕	1 英語 I L & S Ⅱ〔(青木) 総 HLL1 / (船戸) 総 F12 / (石井有) 総 F31〕 1 C A L L 英語 Ⅱ〔高橋 総 CALL 教室〕 2 算法の設計と解析〔(井宮淳) 工 2-103 精画 14〕 3 画像システム工学演習 II〔小林 各研究室 精画 44〕 3 画像材料工学演習 II〔大川 工 9-107, 工 9-207(H17 から使用不可) 精画 65〕	1 ドイツ語 3 + 4 Ⅱ〔(田中健 総 D11) / 1 フランス語 2〔高橋 総 F22〕 1 フランス語 3 + 4 Ⅱ〔(サンベ) 他 総 F51〕 1 中国語 2〔(天野) 他 総 H51 / (凌) 他 総 D33〕 1 中国語 3 + 4 Ⅱ〔(韓) 他 総 F42〕 2 基礎物理化学 I〔(久下) 工 2-103 精画 54〕 3 メディアアート〔(串山久) 工 17-111 精画 73〕	1 物理学 C I 電磁気学入門 1〔未定 他 総 D32 / (中村) 総 D31〕 2 画像情報計測〔(三宅) 工 2-103 精画 18〕 3 生体情報システム論〔(松葉) 工 9-107〕精画 73	2 物理学 E I 量子力学入門〔(尾松) 工 9-106〕 3 データベース〔(梶原) 工 2-201 精画 28〕		
火	1 基礎化学 B〔(高原) 総 G10 / (原田紀) 総 G20〕 3 画像記録材料〔(小林) 工 9-107 精画 56〕 4 画像高分子物性論〔(小林) 工 9-107〕精画 61	1 情報画像工学概論〔(蜂屋) 工 2-103〕精画 4 1 画像工学概論〔(蜂屋) 工 2-103〕 1 情報と社会〔(蜂屋) 工 2-103〕 2 情報数学 2〔(松葉) 工 15-110 精画 13〕 3 ヒューマンインターフェース〔(市川) 工 2-102 精画 24〕	1 情報画像工学概論〔(蜂屋) 工 2-103〕精画 5 2 情報工学実験 1 Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 19〕 2 画像システム工学実験 I Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 44〕 2 画像材料工学実験 I Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 65〕 3 写真化学〔(小関健) 工 9-206 精画 58〕 4 画像解析〔(犬井正) 工 9-107 精画 51〕	2 情報工学実験 1 Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 19〕 2 画像システム工学実験 I Ⅱ〔(長谷川) 工 デ 実験 精画 44〕 2 画像材料工学実験 I Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 65〕 3 写真化学〔(小関健) 工 9-206 精画 58〕 4 画像解析〔(犬井正) 工 9-107 精画 51〕	2 情報工学実験 1 Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 19〕 2 画像システム工学実験 I Ⅱ〔(長谷川) 工 デ 実験 精画 44〕 2 画像材料工学実験 I Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 65〕 4 基礎界面化学〔(松村英) 工 9-206〕精画 55		
水	1 ドイツ語 3 + 4 Ⅱ〔(田中健) 総 F22〕 1 フランス語 3 + 4 Ⅱ〔(サンベ) 他 総 F51〕 1 中国語 3 + 4 Ⅱ〔(韓) 他 総 F41〕 3 視覚工学概論 II〔(矢口博) 工 9-206〕精画 40	2 画像工学各論〔(北村孝) 工 9-106, 工 9-206 精画 13〕 3 レーザ工学〔(立田光) 工 9-207(H17 から使用不可) 精画 38〕	1 線形代数学 B 2 Ⅱ〔(八幡) 総 G10 / (小林) 総 D52〕 2 フーリエ解析〔(石村) 総 C12〕 3 情報工学実験 3 Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 30〕 3 画像システム工学実験 III Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 47〕 3 卒業研究 I Ⅱ〔(伊藤) 各研究室 精画 53〕 3 画像材料工学実験 III Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 68〕	1 情報画像リテラシー(注1)〔(今泉貴) 総 A4F 情報演習 精画 6〕 2 計算機システム序論〔(伊藤) 工 19-115 精画 16〕 3 情報工学実験 3 Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 30〕 3 画像システム工学実験 III Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 47〕 3 卒業研究 I Ⅱ〔(伊藤) 各研究室 精画 53〕 3 画像材料工学実験 III Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 68〕	1 情報画像リテラシー(注1)〔(今泉貴) 総 A4F 情報演習〕 2 偏微分方程式〔(北原清)〕 2 工業英語演習〔(太田) 工 2-101 精画 72〕 3 情報工学実験 3 Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 30〕 3 画像システム工学実験 III Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 47〕 3 卒業研究 I Ⅱ〔(伊藤) 各研究室 精画 53〕 3 画像材料工学実験 III Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 68〕		
木	2 物理学演習 D I 熱統計力学演習 Ⅱ〔(中山) 総 D31〕 2 物理学演習 E I 量子力学演習 Ⅱ〔(尾松) 総 D33〕 3 情報知的所有権セミナー(注2)〔(中野善) 工 15-110 精画 76〕	1 哲学と倫理 9〔(加茂英) 総 F20〕 1 哲学と倫理 10〔(上村) 総 F10〕 1 哲学と倫理 11〔(法野谷) 総 H52〕 1 哲学と倫理 12〔(柏端) 総 C11〕 2 画像工学演習〔(小林) 工 15-109 精画 33〕 2 画像工学演習〔(青木直) 工 9-107 精画 34〕 2 画像工学演習〔(小関健) 工 5-104 精画 35〕 2 画像工学演習〔(柴史) 工 9-207(H17 から使用不可) 精画 35〕 3 マルチメディア情報処理〔(津村) 工 2-102 精画 79〕	1 微積分学演習 B 2 Ⅱ〔(吉田英) 総 D32 / (渚勝) 総 D42〕 1 線形代数学演習 B 2 Ⅱ〔(関屋大) 総 D34 / (久我) 総 D22〕 2 回路理論 1〔(呂) 工 19-115 精画 17〕 3 情報工学実験 3 Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 30〕 3 画像システム工学実験 III Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 48〕 3 画像材料工学実験 III Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 69〕	3 情報工学実験 3 Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 30〕 3 画像システム工学実験 III Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 48〕 3 画像材料工学実験 III Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 69〕	3 情報工学実験 3 Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 30〕 3 画像システム工学実験 III Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 48〕 3 画像材料工学実験 III Ⅱ〔(伊藤) 工 情画 実験 精画 69〕		
金	3 数値計算の理論と実際〔(河村哲) 工 2-201 精画 15〕	1 心と行動と社会 6〔(田谷) 総 G20〕 1 心と行動と社会 7〔(榎本) 総 C11〕 1 心と行動と社会 8〔(須藤) 総 F10〕 1 心と行動と社会 9〔(宮下)〕 1 心と行動と社会 10〔(尾形隆) 総 B〕 1 心と行動と社会 11〔(鈴木健) 総 A51〕 1 心と行動と社会 12〔(青木武) 総 D34〕 2 物理学 D I 熱統計力学入門〔(渡辺尚) 総 H52〕 3 画像光エレクトロニクス〔(尾松) 工 9-107 精画 39〕	1 微積分学 B 2 Ⅱ〔(石崎) 総 D32 / (浅田) 総 D22〕 2 情報工学実験 1 Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 18〕 2 画像システム工学実験 I Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 45〕 2 画像材料工学実験 I Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 66〕 3 画像計測技術(注3)〔(豊田堅) 工 9-107 精画 36〕	1 英語 I L & S Ⅱ〔(青木) 総 HLL2 / (船戸) 総 F12 / (石井有) 総 F42〕 1 C A L L 英語 Ⅱ〔(高橋) 総 CALL 教室〕 2 情報工学実験 1 Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 18〕 2 画像システム工学実験 I Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 45〕 2 画像材料工学実験 I Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 66〕 3 情報通信ネットワーク〔(阪田史) 工 2-103 精画 77〕 4 画像複製論〔(洪博) 工 9-207(H17 から使用不可) 精画 51〕	2 情報工学実験 1 Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 18〕 2 画像システム工学実験 I Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 45〕 2 画像材料工学実験 I Ⅱ〔(長谷川) 工 情画 実験 精画 66〕 3 情報画像産業汎論〔(北神) 工 2-103〕精画 50		
土							
集中	3 学外演習(注4)〔(大川) 他 未定 (工学部) 精画 49 / 3 インターンシップ(注5)〔(大川) 未定 (工学部) 精画 49 / 4 卒業研究 (情報画像情報 98T/情報工学科)〔(情教官) 各研究室 精画 81 / 4 卒業研究〔(谷萩隆) 他 各研究室 精画 81〕						

(注1) 総合校舎 A4F 演習室 / (注2) 15 回目は 2 月 10 日に 2 号棟 202 教室で行います。 / (注3) 平成 16 年度 1 月 1 2 日、1 9 日、2 6 日休講。補講日は決まり次第シラバスメール等で連絡します。 / (注4) 9 月下旬 / (注5) 8 月-9 月に行う。

授業科目名の前の 1 ~ 4 は工学部の開講科目であることを、1 ~ 4 は普遍教育科目等であることを、や 中の数字は対象年次を表している。普遍教育の科目については普遍教育発行の資料・サーバを参照のこと。末尾の精画 17 等は対応するページを表している。授業名の後に Ⅱが付いている授業はペア科目で隣のコマの同名の授業と連続して行うか、普遍教育の語学科目では別の曜日に開講されている同名の授業とペアで行われる。Ⅱが付いている授業は隔週で行われる授業で、同一コマにあるⅡとⅡの授業は同時に履修することができる。教員名は漢字 3 文字までの省略形で示している。省略していない氏名はシラバスの対応ページを参照のこと。() 内の氏名は非常勤であることを示している。普遍教育科目のクラス分けの授業の教員・講義室の部分は「/」で区切って示している。